

## 校正領域長度校正技術規範(TAF-CNLA-T05)第 5 版 文件修訂說明

文件名稱	文件編號	修訂說明
校正領域長度 校正技術規範	TAF-CNLA-T05(5)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 修訂一、總論中有關校正方法之建議參考以及執行長度校正之溫度規範。</li><li>2. 修訂”三、塞規(KA1002)/環規(KA1003)”標題為”塞規(KA1002)/環規(KA1003)/三線規(KA1017)”。</li><li>3. 修訂第三章，納入校正領域環規/塞規校正技術規範 TAF-CNLA-T04(1)相關內容。 註：預計本規範新版正式公告日起，廢止校正領域環規/塞規校正技術規範 TAF-CNLA-T04(1)。</li><li>4. 修訂二至七節中各項目於認證證書之認證範圍及不確定度表示範例。</li><li>5. 新增八、參考資料。</li></ol>

## 校正領域法碼／天平校正技術規範(TAF-CNLA-T17)第 2 版 文件修訂說明

文件名稱	文件編號	修訂說明
校正領域法碼 ／天平校正技術規範	TAF-CNLA-T17(2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修訂 4.1 節(2)，增加非 OIML 標準法碼，須標註型式(如非標準法碼、力法碼…等)之要求；</li> <li>2. 修訂 4.1 節(3)，增加不確定度的位數應與天平的最小可讀數位數一致之要求；</li> <li>3. 修訂 4.1 節(4)，增加法碼於申請認證內容表示之說明；</li> <li>4. 修訂 4.2 節(3)，增加校正時應紀錄並保存現場的環境參數值(至少包含 溫度、濕度、壓力)之要求；</li> <li>5. 修訂 5.1 節(3)，增加天平之申請認證內容應明確標示校正件最小可讀數之要求；</li> <li>6. 修訂 5.1 節(3)，增加天平於申請認證內容表示之說明；</li> <li>7. 修訂 5.2 節(3)，增加校正時(含遊校)應紀錄並保存現場的環境參數值(至少包含 溫度、濕度、壓力)之要求；</li> <li>8. 修訂 5.2 節(5)、(6)，EURAMET/cg-1 8 為第四版；</li> <li>9. 修訂參考文件[4]，EURAMET/cg-18/v.04 (2015/11): Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments。</li> </ol>

## 校正領域溫度校正技術規範(TAF-CNLA-T19)第2版 文件修訂說明

文件名稱	文件編號	修訂說明
校正領域溫度 校正技術規範	TAF-CNLA-T19(2)	<p>10. 修訂 2.2 節(1)，增加應清楚描述被校件的規格與特性(如 全浸式/部分浸入式玻璃溫度計、熱電偶溫度計感溫探棒/感溫線)之要求；</p> <p>11. 修訂 3.1 節，表一 玻璃溫度計於申請認證內容之表示；</p> <p>12. 修訂 3.2 節(5)，增加應進行方法查證之要求；</p> <p>13. 修訂第 4 節標題，增加「熱電偶」項目；</p> <p>14. 修訂 4.1 節，表二 熱電偶溫度計於申請認證內容之表示；</p> <p>15. 修訂 4.2 節(2)，增加當使用「量測結果之計量追溯政策(TAF-CNLA-R04)」中方案 3a)或 3b)之校正報告作為追溯性證明時，其追溯報告之校正結果若採外插法，則該標準件追溯方式應為定點校正，不得為比較校正之要求；</p> <p>16. 修訂 4.2 節(3)，增加恆溫設備之工作範圍應能涵蓋申請認證範圍之要求；</p> <p>17. 修訂 4.2 節(4)，增加不同的等溫塊特性可能不同，應分別考量之要求；</p> <p>18. 修訂 4.2 節(7)，不同型式之熱電偶的不確定度應分別評估，至少分為貴金屬(Type R、S、B)及其他類(Type J、K、N、T...)。</p>